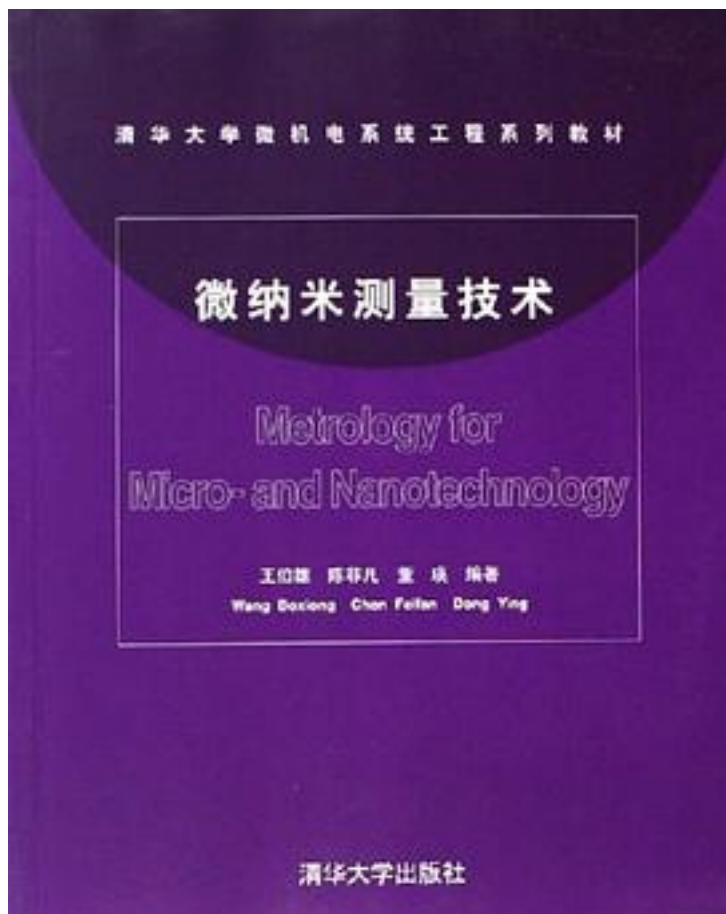


微纳米测量技术



[微纳米测量技术 下载链接1](#)

著者:王伯雄

出版者:清华大学出版社发行部

出版时间:2006-8

装帧:简装本

isbn:9787302130635

本书讲述了微纳米测量技术的基本理论和方法、微纳米测量系统的工作原理及构成以及对不同物理量的微纳米测量应用。

全书共4章，内容包括：微纳米测量技术的意义、特点和研究的内容；微型传感器的工

作原理及其典型应用；微纳米测量技术中的光学方法，光学测量系统的结构及应用；微纳米尺度的几何量、表面粗糙度、表面微观形貌、MEMS材料机械特性、微应力和微应变、微位移、速度和加速度、振动、声和超声等典型物理量的测量技术应用。

本书可作为高等院校微机电系统工程、测控、仪器、自动化、机电一体化等专业的本科生和研究生教材，也可作为工程技术人员的参考书。

作者介绍:

目录:

[微纳米测量技术_下载链接1](#)

标签

微纳

评论

堆积资料，没什么见识。垃圾书，各种设备的测量原理在不同章节反复出现好几次，最后一节声学测量和原理跟微纳米测量毛线关系都没有。攒完了书也好好整理下内容吧。

[微纳米测量技术_下载链接1](#)

书评

[微纳米测量技术_下载链接1](#)